



ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ

награждается

Ван Ту Чан

за лучший доклад на
Международной научно-практической
конференции **«Электронные средства
и системы управления»**

18 - 20 ноября 2020 г., г. Томск

Секция 9. Плазменная электроника

Председатель конференции

Ректор ТУСУРа



В.М. Рулевский